



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

<http://www.ite.waw.pl>



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DKZ/95/2009

Warszawa, dnia 17.12.2009 r.

Instytut Technologii Elektronowej informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **używanego i odnowionego urządzenia do wytwarzania cienkich warstw techniką plazmowego osadzania z fazy gazowej PECVD** wybrano ofertę firmy KARIA Sp. z o.o., ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa, która była jedyną ważną ofertą.

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze i skarga przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zastępca Dyrektora

Mgr inż. Zbigniew Poznański

Dyrektor tel. (0-22) 548 77 00; 843 30 93
Z-ca Dyrektora tel. (0-22) 548 78 00
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych tel. (0-22) 548 77 60
Z-ca Dyrektora ds. Oddziału w Piasecznie tel. (0-22) 716 59 90
Z-ca Dyrektora ds. Oddziału w Krakowie tel. (0-12) 656 51 83
Główny Księgowy tel. (0-22) 548 79 00

ISO 9001



Fax: (0-22) 847 06 31
NIP: 525-000-91-11

Konto bankowe:
BRE Bank S.A., II Oddział Korporacyjny w Warszawie
47 1140 1977 0000 5580 4500 1001